Requested doc ...ent:

ent: JP1127010 click here to view the pdf document

SOLID/LIQUID SEPARATOR

Patent Number:

JP1127010

Publication date:

1989-05-19

Inventor(s):

KANAZAWA MASAZUMI

Applicant(s):

DAIO KENSETSU KK

Requested Patent:

☐ JP1127010

Application Number

Application Number: JP19870285797 19871112

Priority Number(s):

IPC Classification: B01D29/04; B01D29/38; B01D29/42; C02F11/12

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To contrive efficient dehydrating treatment of dredged sludge by primarily sieving earth, sand and mud of water bottom supplied with a dredge bucket, etc., to select them and furthermore secondarily selecting them while using a mesh wire gauze as a sieve.

CONSTITUTION:At least two pieces of shafts 5 are rotatably supported to the bottom part of a hopper 2 respectively and a plurality of scraping blades 6 which are mutually interposed between the other blades are fixed to the shafts 5 in the lengthwise directions at constant intervals. Further a casing 3 is provided to the lower part of the hopper 2 so that the scraping blades 6 can be rotated and the lower part of this casing 3 is opened and a pair of backup plates 10 are tiltably provided to the lower parts thereof. Vibrators 16 are fixed to the backup plates 10 respectively and also mesh wire gauzes 15 are provided to the side end parts. As a result, dredged sludge can be separated into high-liquid substance and high-solid substance and carried out before treating it with a dehydrator and therefore efficiency of dehydrating operation for dredge sludge can be remarkably improved.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-27010

(43)公開日 平成11年(1999)1月29日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	FI		
H01P	3/16		H01P	3/16	
	11/00			11/00	E
H05K	3/46		H 0 5 K	3/46	Q

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 5 頁)

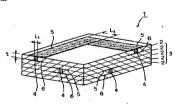
特願平9-173838	(71)出願人	000006633		
		京セラ株式会社		
平成9年(1997)6月30日		京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 番地		
	(72)発明者	竹之下 健		
		鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ株		
		式会社総合研究所内		
	(72)発明者	藤井 幹男		
		鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ株 式会社総合研究所内		
		平成9年(1997)6月30日 (72)発明者		

(54) 【発明の名称】 高周波用多回配線基板およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】NRDガイド構造の高周波伝送線路を配線基板 内に容易に形成した高周波用多層配線基板と製造方法を 提供する。

【解決手段】複数の低誘電体からなる絶縁層2を相層してなる絶縁基板3と、絶縁基板3の表面および/または 絶縁層2間に被着形成された導体層を具備する高周波用 多層配線基板1において、絶縁層2に貫通膚を形成して その内部に高誘電体を埋設し、その上下を導体層により 挟持して、絶縁層2の線路方向に幅1」をもって埋設さ れた高誘電体部4と、高誘電体部4の上下面に形成さ れ、幅1」よりも大きい幅12をもって形成された一対 の導体層5。6とからなる伝送線路を形成する。



【特許請求の範囲】

【翻求項1】複数の低誘電体からなる絶縁層を朝晒して なる絶縁基板に、幅1. の高誘電体部と、該高誘電体部 の上下面に形成され、前記幅1. よりも大きい幅1. を もって線路方向に形成された一対の導体層とからなる伝 送納路を配設したことを特徴とする高周波用多層配線基 板。

【請求項2】 低誘電体からなる第1 の絶縁層に幅し」の 貫適満を形成する工程と、低誘電体からなる第2の絶縁 層の上面に、前記貫通滞を全面にわたって整くような位 置に、前記電上、よりも大きい幅しょからなる第1の導 体層を形成する工程と、前記第1 の絶縁層の下面に前記 第2 の絶縁層の上面を前記第1 の導体層によって前記貫 通満を整くような位置にて税層する工程と、前記第1の 導体層により塞がれた前記貫通清料に高誘電体を埋勢込 立工程と、前記第1の機構の1 面はまじ前記高誘電体 部の露出面に、前記幅しょからなる第2の導体層を形成 する工程と、を具備することを特徴とする高周波用多層 配線基係の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、マイクロ波、ミリ 波等の高周波帯で用いられる高周波用の多層配線基板 と、その製造方法に関するものである。

[0002]

【従来技術】マイクロ被構、ミリ波帯等の高周波で用いられる高周波回路の伝送線路には小型で伝送損失が小さいことが求められる。従来、伝送線路としては同軸線路、ストリップ線路、マイクロストリップ線路、明砂管、NRDガイド等が知られている。【0003】同軸線路、ストリップ線路、マイクロストリップ線路、コプレナー線路は誘電体と導体層からなる倡号線路と地板(グランド層)で構成されており、倡号線路と地板の周囲の空間および誘電体や電磁波が伝播するものである。

【0004】 この時、同軸線路、ストリップ線路、マイクロストリップ線路、コプレナー線路は活電体と導体層からなる信号線路と地域(グランド層)で構成されており、高誘電率の誘電体を用いれば、回路全体を小型に形成できるが、誘電体損失と導体損失が大きい場合は、高 40周波になるほど伝送損失が大きくなるという問題があった。

【0005】更に、マイクロストリップ線路とコプレナー線路は信号線路が地板で完全に囲まれていないため、放射による損失が大きいという問題があった。また、導波管は金属製の壁で囲まれた空間を電磁波が伝播する構造となっており、高周波での伝送損失が小さく、放射損失も小さいが、サイズが大きくなるという問題があった

【0006】一方、NRDガイドは、特開平8-650 50

15号公報に揺案されているように、誘電体からなる誘電体線路を地板である金属平板2枚で狭持した構造を有し、平板間の誘電体線路以外の部分には空気が満たされている。このNRDガイドによれば、誘電体線路の比誘電率が空気より大きいと、誘電体線路中の波長は空気中の波長より短くなるため、金属平板の間隔が空気中で半波長以上に相当する場合は平板間の空気(比誘電率1)中では波は伝播せずに誘電体線路中のみを波が伝播する。

【0007】従って、NRDガイドは、他の高周波線路 に比較して誘電体線路から周囲への電磁波の調れがほと んどなく無く、また誘電体線路として誘電損失のいい 誘電体材料を用いれば低損失の伝送線路を形成できる点 で有利である。そこで、従来からNRDガイドにおける 誘電体線路は、主にテフロン等の樹脂で作製されてい る。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このNRDガイドを高周波用、特に配線基板における高周波用の伝送線路として適用させる場合、NRDガイドの寸法を小さくする必要があるが、従来のNRDガイド構造は、金属平板で誘電体線路を挟持した構造となっているため、基板内部に形成することが難しく、しかも従来から用いられているテフロンを誘電体として用いると、屈曲部等の加工が難しいという問題があった。

【0009】従って、本発明は、NRDガイド構造の高 周波線路を基板内部に形成した高周波用多層配線基板を 提供することを目的とするものである。

【0010】また、本発明は、多層配線基板内に、NRDガイド構造の高周波線路を容易に形成することのできる製造方法を提供することを他の目的とするものである。

[0011]

【課題を解決するための手段】 本発明の高周波用多層配 線基板は、複数の低誘電体からなる絶縁層を積層してな る絶縁基板に、幅 L の高誘電体部と、該高誘電体部の 上下面に形成され、前記幅 L 、よりも大きい幅 L 2 をも って線路方向に形成された一対の導体層とからなる伝送 線路を配設したことを特徴とするものである。

【0012】そして、この多層配線基板を製造するための方法として、低誘電体からなる第1の触線層に幅Ln の質通溝を形成する工程と、低誘電体からなる第2の触線層の上面に、前記貫通溝を全面にわたって塞ぐような位置に、前記幅Lnよりも大きい幅L2からなる第1の 導体層を形成する工程と、前記第1の絶線層の下面に前記第2の絶線層の上面を前記第1の導体層によって前記 貫通溝を塞ぐような位置にて積層する工程と、前記第1 の導体層により塞がれた前記貫通溝内に高誘電体を埋め 込む工程と、前記第1の絶線層の上面右よび前記高誘電 体部の露出面に、前記幅L2からなる第2の導体層を形 成する工程と、を具備することを特徴とするものである。

[0013]

【発明の実施の形態】本発明の高周波用多層配線基板の概略配置図を図1に示した。図1によれば、本発明の多配線基板1は、低誘電体からなる絶縁層2を複数層額層した複線基板3が形成されるとともに、配線基板内には、信号の伝達を行うための伝送線路が形成されているしては、ストリップ線路、マイクロストリップ線路、コプレナー線路などが知られているが、これらの線路は、その性質を活かし、配線基板内の所定の箇所に所定の線路を形成するとかできるが、本発明の多層配線基板は、特に 日 G 1 z 以上、特に30 G H z 以上のマイクロ波、ミリ波の信号伝送期に用いられるものである。また、本発明の多層配線基板は、特に G H z 以上、等に30 G H z 以上のマイクロ波、ミリ波の信号伝送用に用いられるものである。

[0014] 本発明におけるNRDガイト構造の伝送線 路は、絶縁基板3を構成する絶縁層のうち少なくとも1 層の絶縁層2に対して、幅L1をもって絶縁層2を形成20 する誘電体材料よりも高誘電率を有する高誘電体部4 が、緑路方向に幅L1、原み1をもって埋設されてい る。そして、その高誘電体部4の上下面には、高誘電体 部4の幅L1よりも大きい幅L2をもって一対の導体層 5、6が高誘電体部を支持するように線路方向にわたって形成されている。

【0015】かかる構造において、高誘電体部4とその 両側に低誘電体からなる絶縁層2が形成され、その高誘 電体部4の上下面に一対の導体層5、6によりNRDガ イド構造の線路が形成され、この線路により信号の伝送 を行うことができる。

 $[0\ 0\ 1\ 6]$ ここで用いられる低誘電体からなる絶縁層 2の比誘電率 ε_{12} と、高誘電体部 4 の比誘電率 ε_{12} とは、 ε_{12} $//\varepsilon_{13}$ ここであればよく、その差が大きいほど、伝送線路として、許容し得る信号周波数幅を広げることができる。例えば、 $\varepsilon_{11}=4$ 、 $\varepsilon_{11}=2$ 、 $\varepsilon_{13}=0$ 8 8 mmの時、 $6\ 0\ G$ H $_2\sim 84$ 8 G H $_2\sim B$ $\varepsilon_{13}=0$ $\varepsilon_{13}=0$

【0017】また、高誘電体部4の幅L1 および厚みtは、t/2≤L1 ≤t、t=C/(2fc(erz))² (C:光速, fc:遮断周波数、erz:高誘電体部の比誘電率)の関係を瀬足するように設定される。【0018】また、環体層5.6の幅L2は、高誘電体部4の幅L1 よりも大きいことが必要で、L1ーL2では、信号のもれが発生するためである。好適には、L2は、Lrの5倍以上、特に7倍以上であるのがよい。このNRDガイド構造の伝送線形は、多層配線基板1の内部または表面のいずれに形成されていてもよい。

【0019】次に、かかる多層配線基板において、NRDガイド構造の伝送線路を形成する方法について図2をととに説明する。図2によれば、まず、(a)に示すように、単一層の厚みを調整するか、または積層して、前記の関係を満足する厚み tを有する絶縁層10を形成する。次に、図2(b)に示すように、その絶縁層10における線路方向に絶縁層10を貫通する幅Lの貫通溝11を形成する。

【0020】一方、図2(c)に示すように、他の絶縁 暦12の上面の絶縁暦10に形成した貫通溝11を練踏 方向に全面にわたって窓ぐような位置に、前記幅L1よ りも大きい幅L2からなる帯状の導体層13を形成す

【0021】そして、図2(d)に示すように、貫通流 11が形成された絶縁層10の下面と、壊体層13が形成された絶縁層12の上面とを、貫通流 11が味体層13によって完全に塞がれるように配置して積層する。これにより、貫通消11の一方の開放端が塞がれることにより、関連進となる。

【0022】次に、図2 (e) に示すように、凹構造となった貫通浦11内に、高誘電体を埋め込み高誘電体部14を形成する。この埋め込みは、関えば、貫通浦11内に高誘電体を含有するスラリーを流し込む方法、凹構造形状に整合した高誘電体からなるプロックを埋設する方法などがある。

【0023】その後、図2(f)により貫通簿11内に 埋め込まれた高誘電体部14の額出面に、幅12からな 3専体層15を形成する。この導体層15の形成は、例 えば、絶線層11における高誘電体部14の露出面に導 体を印刷する方法、別途、絶線層の表面に高誘電体部1 4の露出面に対向する場所に導体層を形成し、絶縁層 1 1の表面に、導体層15を形成した絶縁層を積層すれば よい。

[0024] このように、図(a)~(f)の工程により、高誘電体部14と、一対の導体圏13、15により、高誘電体部14ド報池の伝送線路を具備する配線層を形成することができる。そして、この配線層を他の配線層と適宜位置合わせして租備することにより、図1に示したようなを原布線直接をや取りることとかりたきる。

【0025】上記の製造方法においては、絶縁層は、A 1 2 03 、ガラスセラミックス、A 1 N、S 1 3 N 4 などの周知のセラミック材料、またはエポキシ樹脂などの有機樹脂を含む絶縁材料からなるものであってもよい。 【0026】例えば、上記セラミック材料からなる場合には、焼成前のセラミックグリーンシートに対して、図2 (a) ~ (f) の工程を施した後に、絶縁層、高誘電体部および一対の導体層を一括して同時焼成することにより作戦できる。その場合、場体層の形成は、それぞれ、のセラミック材料と同時焼成可能な導体ベーストを印刷することにより形成される。例えば、セラミック材料

が、Al2 O3、Si3N4、AlNの場合には、W,Moなどの場体が、またガラス、ガラスセラミックスの場合には、銅、銀、金などが用いられる。また、高誘電体としては、BaTiO3、CaTiO3、CaTiO3、スnTiO3などの周知の高誘電率化合物やこれらの化合物を含むセラミック材料を用いて形成することができる。

【0027】一方、有機樹脂からなる場合には、例えば、未硬化または半硬化状態の絶縁層の段階で、図2

10、不成日は「応中域」にの認め、2002 (4) ~ (e) の工程を施した後に、絶縁層、高誘電体 10 部および一対の導体層を一括して熱処理して完全硬化することにより作製できる。その場合、導体層の形成は、網、金、銀などの導体を含むペーストを印刷したり、鋼などの金属箔を貼り付けたり、メッキ法などにより形成することも可能である。また、高誘電体部は、前記高誘電率化合物や、これらの化合物と有機機脂との複合材料などを用いて形成することができる。

[0.028]

【実施例】 S ± O₂ − A 1₂ O₃ − M g O − Z n O − B 2 O₃ 系ガラスに A 1₂ O₃ を添加してなり、焼成後の 20 比誘電率が 5、誘電正接が 0.003となるガラスセラミックスからなる呼み 1.2 mmのグリーンシート A に幅L 1 = 1.0 mmの質過濟を長さ30 mmにわたって形成した。そして、他のグリーンシート B の上面に、幅 L 2 = 7 mm、長さ40 mの 布状の環体層を頻メタライズペーストを印刷して形成した。その後、グリーンシート B とを買通流が導体層により塞がれるように位置合わせして根原圧着した。

【0029】次に、上記ガラスセラミックス組成物に対して、SrT103を添加混合して、焼成後の比誘電率 30が10、誘電正接が0.001の高誘電体材料からなるセラミックスラリーを貨通満内に流しこんで乾燥させた。その後、高誘電体スラリーを流しこんだ買通満およびグリーンシートムの表面に、幅Lz=7mm、長さ40mmの帯状の導体層を鋼メタライズペーストを印刷して形成した。

【0030】このようにして作製した積層成形体を、脱 脂後、950℃で焼成し、NRDガイド構造の伝送線路 を有する配線基板を作製した。

[0031] そして、この伝送線路に対して、エアコブレーナブローブを取付け、ネットワークアナライザにより伝送特性を制定した。その結果、図3に示すように、遮断周波数が「0=39.5GHzであり、それ以上の周波数では、信号が透過しており、NRDガイド特有の伝送特性が信息れていると、ケジカかった。

0 [0032]

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明の高周波用多層配線基板によれば、高周波領域において、電磁波の漏れがほとんどなく、低損失の伝送線路として利用できるNRDガイドを伝送線路として多層配線基板内に形成することできる結果、高周波用としての多層配線基板の信頼性を高めることができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の高周波用多層配線基板の概略配置図である。
- 【図2】本発明のNRDガイド構造の伝送線路を基板内 に形成するための工程図である。

【図3】本発明の実施例におけるNRDガイド構造の伝 送線路の伝送特性図である。

【符号の説明】

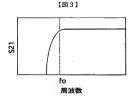
- 1 多層配線基板
- 2 絶縁層
- 3 絶縁基板
- 4 高誘電体部
- 5, 6 導体層
 - 1 1 貫通溝
- 1 1 54,202,009
 - 12 (第2の) 絶縁層 13 (第1の) 導体層

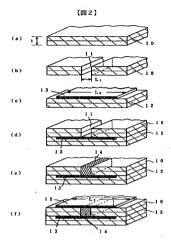
(第1の) 絶縁層

- 14 高誘電体部
 - 5 (第2の) 導体層



[図1]





Best Available Copy